

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич
Должность: Директор
Дата подписания: 08.08.2022 11:53:09
Уникальный программный ключ:
937d0b737ee35db03895d495a275a8aac5224805

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Технологический институт - филиал

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

*План одобрен Ученым советом ТИ НИЯУ
МИФИ*

Протокол № 2 от 04.07.2022

по программе бакалавриата

27.03.04

27.03.04 Управление в технических системах

Профиль: Информационные технологии и аппаратные средства управления в технических системах

Кафедра: Технических систем контроля и управления

Факультет: Высшее образование

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: Очная форма

Срок получения образования: 4 г.

Год начала подготовки (по учебному плану)

2019

Учебный год

2022-2023

Образовательный стандарт (СУОС)

18/03 от 31.05.2018

+	Основной	Типы задач профессиональной деятельности
+	+	организационно-управленческий
+	+	проектно-конструкторский
+	+	производственно-технологический
+	-	научно-исследовательский
+	-	монтажно-наладочный
+	-	сервисно-эксплуатационный

